# This Page Is Inserted by IFW Operations and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

## IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning documents will not correct images, please do not report the images to the Image Problem Mailbox.

### PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

04-005562

(43) Date of publication of application: 09.01.1992

(51)Int.CI.

GO1N 27/41 GO1N 27/16 GO1N 27/416

(21)Application number: 02-107766

(71)Applicant : CHINO CORP

(22)Date of filing:

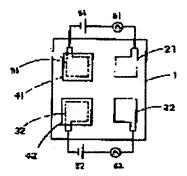
23.04.1990

(72)Inventor: SHIONO MASAAKI

#### (54) GAS CONCENTRATION SENSOR

#### (57)Abstract:

PURPOSE: To measure the concns. of plural gases with a small-sized device and high performance by providing rate determining means in one of the respective pairs of plural electrodes formed on a solid electrolyte. impressing voltages between the electrodes of the respective pairs and measuring current values. CONSTITUTION: Two pairs of the electrodes 21, 22, 31, 32 are formed on one side of the solid electrolyte 1 and porous layers contg. inorg. powder which is the same material as the material of the solid electrolyte and glassy materials, etc., are provided as the rate determining means 41, 42 on one of the electrodes 31, 32 of the respective pairs. The prescribed voltages are impressed between the electrodes 21 and 32 and between the electrodes 22 and 32 of the respective pairs form DC voltage sources 51, 52 with the electrodes 21, 22 as anodes and the electrodes 31, 32 as the cathodes. The outdoor air including O2, etc., is diffused and admitted via the means 41, 42 into the electrolyte 1



and arrive at the electrodes 31, 32. The currents flow between the electrodes 21, 31 and 22, 32 according to the oxygen partial pressures. The current values are measured by a current measuring means 61. The oxygen concn. of the gases including the oxygen in the atmosphere is detected with the small-sized device and the high performance in this way.

#### **LEGAL STATUS**

[Date of request for examination]

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration] [Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

⑱ 日本国特許庁(JP)

①特許出願公開

#### @ 公 開 特 許 公 報 (A)

平4-5562

@int. Cl. 5 G 01 N 27/41 27/16 27/416 庁内盤理番号

**④公開 平成4年(1992)1月9日** 

7370-2 J В

6923-2 J 6923-2 J 6923-2 J

3 2 5 3 2 5 3 1 1 Ĥ

審査請求 未請求 請求項の数 3 (全4頁)

G 01 N 27/48

ガス濃度センサ 母発明の名称

②特. 願 平2-107766

頤 平2(1990)4月23日

埼玉県入間郡大井町大字亀久保1145 株式会社チノー技術

センター内

東京都板橋区熊野町32番8号 株式会社チノー の出頭 人

識別配号

- 1. 発明の名称 ガス濃度センサ
- 2.特許請求の範囲
- 1. 股業イオンを透透する固体電解質の一方の 側に辿けられ 2 対以上の電板と、この各対の一方 の電極に設けられた律道手段と、各対の電極関に 電圧を印刻する電圧減と、各電極間を流れる電流 信を測定する電波測定手段とを構え、この電流気 定手段の電流値から複数のガス温度を測定するガ ス温度センサ。
- 2. 各対の個方の電報を共通に投続した請求項 1記載のガス遺皮センサ。
- 3. 固体電解質の他方の側にヒータを設けた譜 **业項1または2記載のガス濃度センサ。**
- 3.発明の詳細な説明

[産業上の利用分野]

この発明は、固体電解質を利用した、数素ガス または湿度等のガス濃度を測定するセンサに関す るものである.

[従来の技術]

従来、たとえば個体電解質を利用した、限界電 流式の酸素センサは、出蔵人が特際昭63-26 5 6 8 号公報で提案しているように酸素 Oェ の 他 . 水分HiO、さらにはCOュ等の酸素を含む多原 子分子ガスの測定が可能である。

これは、第5図(上記公報の第3図に相当)の 実業部がO。濃度、破線部がH。O濃度に対応し、 それぞれ異なった電圧を印加して選定することが

この場合、電圧を順次切り換えて選定を行う方 法や、複数センサに異った電圧を印加して別定を 行う方法が考えられる.

[この発明が解決しようとする課題!

しかしながら、電圧を順次切り換える方法では 固定に時間がかかり、同時性が保てない。また、 複数センサを用いると形状が大きくなり、加熱用 ヒータが複数必要となる問題点があった。

この発明の目的は、以上の点に鑑み、小型、高 性能に、複数のガス過度を測定することができる ガス漁皮センサを提供することである。

持開平4-5562(2)

〔課題を解決するための手段〕

この発明は、数素イオンを透過する固体電解質の一方の例に2対以上の電極を扱け、各対の一方に薄速手段を設け、各対の電極間に電圧を印加し、電極間を流れる電流値から複数のガス温度を選定するガス過度センサである。

[実施例]

新1因、第2回は、この発明の一実施領を示す 構成設明図である。

図において、1は酸化ジルコニウム Z r O。等に酸化イットリウム Y 。O。等を固定させたの数ではない。可能では、この数では、この数では、このの関に P t 、A 8 8 第一次の関に P t 、A 8 8 第一次の関に P t 、A 8 8 第一次の関に P t 、A 2 が 系者 、スペックリング等で形成され、この各対の一方の電ととってが成され、この各対の一方の電とで形成され、この各対の一方の電ととうには強速手段 4 1 、4 2 と で ないる。この多孔質層がないる。この多孔質層が マンフリット もんとくば 無機質 粉末とガラスフリット もんとくば 無機質粉末とガラスフリット

をたとえば約350で以上に加熱し、そのイオン等電率を高める。そして、たとえば電圧運51より電極21、31間に第5図V1の電圧を印加し、電圧課52より電極22、32間に第5図V2の電圧を印加し、固体電解質1を酸素ポンプとして機能させる。

融票 ○。は電極 3 1 で電子を受け取って ○。とイオン化し、この酸素イオン ○。こが固体 ② 1 に達し、再び酸素 ○。と をって外気へ排出される。このとき、多孔質層 4 1 をかして酸素 ○。等を含む外気が固体整度 I の酸素 ボンプの酸素 送出能力を離えない程度に応放 で変流入して電極 3 1 に達し、この酸素 分 圧 に応じ と 電流 御定手段 6 1 で 測定することにより、 雰囲気中の数素 過度を検出できる。

つまり、第5図で示すように、電圧級51の電圧を所定の値V1とし、酸素過度が変わるとこれに対応して電波値が変化し、酸素過度を検出できる。

末を有機溶剤に混合してベースト状として電極3 1、32に塗付し熱処理によりガラスファリトを 溶験固化させてガラス質とし形成される。

なお、第2図でかるように領域手段41、42 は、電優31、32上に無機質層411を介して 多孔質層412を形成し、側面に気密層413を 設けるようにしてもよい。また、固体電解質1の 他方の側には、絶縁層7を介してPも等のとータ 8が形成されている。この絶縁層7は、ヒータ8 への電流が固体電解質1を流れ、測定調差を招く のを防止する。

そして、各対の電極21、31間および、電極22、32間には直流の電圧減51、52から電極21、22を陽極、電極31、32を機板として所定の電圧が印加され、電流測定手段61、62で電板21、31間および電極22、32間を流れる電流値が測定される。またヒータ8には図示しない電圧減より電流が供給される。

つまり、酸素ガス濃度と水分濃度を測定する場合、ヒータ8に通電加熱する等して固体電解質1

このように、ガラスフリットが固溶した無機質粉末を含む多孔質層よりなる体連手段41を用いることにより、ガラスフリットによりガスの流入が阻止されて調整され、最適の感度に調整できる。特に、このガラスフリットの量(重量比)で気孔率の解償ができる。

また、空気中に水分が存在すると、電優32で水分H。Oは電気分解して酸業イオンができ、この酸業イオンが電極22に移動し、電流が発生する。第5回で点線で示すように水分値に応じた出力が得られ、これにより水分率を検出することができる。

つまり飾り図で示すように、電圧扱う2の電圧 を所定の値V2とし、水分濃度に対応した電流値 を電流測定手段62で測定し、水分・温度を測定 できる。

また、空気中に可能性ガスが存在するとヒータ 8の触媒作用で燃焼発熱し、この発熱によりヒータ8の抵抗値が変化する。ヒータ8に加熱用の定 電流を電圧額から供給しておき、ヒータ8の抵抗

#### 持期平4-5562(3)

値変化を図示しない 電圧測定手段で測定し可燃性 ガスの検出ができる。

第3回、第4回は、他の一実施例を示し、第1 図、第2回と同一符号は同一構成要素を示す。

図において、固体電解質1の一方の電極2を共 通とし電極31、32とで2対の電極を構成する ことで、さらに小型かが図れる。

また、センサ業子全体をたとえば固体電解質と 周一材料に少いガラス粉末を含む多孔質フィルタ で包囲することにより、粉塵等の付着による感度 低下が防げる。

なお、以上2対のものについて説明したが、こ れに限定されるものではない.

また、以上の展界電波式のもののみならず、濃 淡電池式のものにも適用できる。

#### [発明の効果]

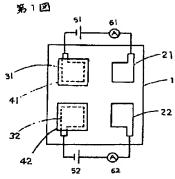
固体電解質の一方の側に複数対の電極を形成す るようにしたガス浪度センサで、小型、安価に、 多種類のガス過度の測定ができ、ヒータも他方の 例に共通化でき、各種の回路の商業化も図れる。

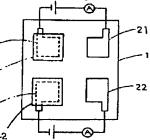
4. 図面の簡単な説明

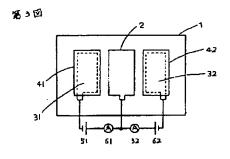
第1団、第2団、第3団、第4団はこの発明の 一実施例を示す構成説明図、第5図は動作説明図

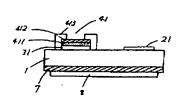
1…固体驾展質、2、21、22、31、32 … 益恆、41、42… 作道手段、51、52… 也 压额、61、62…電流測定手段、7…絶辞閣、 8 … ヒータ、4 1 1 … 無機質層、4 1 2 … 多孔質 層、413…気密層

特許出顧人 株式会社チノー

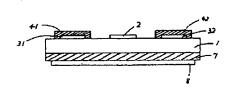




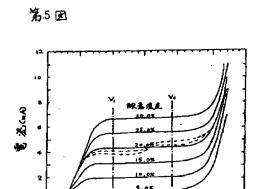




第2图



特開平4-55G2(4)



·5 电 (v)